УТВЕРЖДАЮ Первый проректор

_ Ю.В.Машин 07 2025

РАСПИСАНИЕ

занятий студентов 4 курса Белорусско-Российского университета на осенний семестр 2025/2026 учебного года

		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ										
Дни	Часы	АСОИ-221		МПК-221		АЭП-221		АЭП-222				
		1 подгр.	2 подгр.	1 подгр.	2 подгр.	1 подгр.	2 подгр.	1 подгр.	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	8.30-09.15	***	ПАС(лаб.) а. 517/2	МЕТОЛЫ И ПР.ТЕХН	НИЧ.ДИАГНОСТИКИ (лек.)		МИКРОПРОЦЕСС. СРЕДСТВА В АВТО	МАТИЗ. ЭП (пек.)			·	
	9.20-10.05		11/10(7/40.7 4. 01772	- ' '			Ст. пр. Капитонов О.А. а.	. ,				
	10.25-11.10			METORLI M RIDINE VOL	ст.пр. Прудников А.Н.а.512/2 МЕТОДЫ И ПРИБ.КОНТРОЛЯ СТРОИТ.КОНСТР.		АВТОМАТИЗ-НЫЙ ЭЛЕКТРОПР.ТИПОВЫХ Г		+			
		ПГП (лаб.) а.519/2	11111 (11ao.) a.519/2	методы и пеиь.контеоля стеоля.консте. доц. Кушнер А.В.а.410/2 (лек.) МиПКСК (лаб.) а. 511/2			Ст. пр. Жесткова Л.В. а. 2		1 15 29	13 27	10 24	8 22
	12.30-13.15		ИТ и ВП (лаб.) а.519/2					Автоматиз. ЭП типовых пром.мех. (пр.) а. 202/2	8 22	6 20	3 17	1 15 29
		ИТ и ВП (лаб.) а.519/2	VIT VI DIT (Sido.) 4.513/2	МиПКСК (лаб.) а. 511/2	INNI INCIN (Hab.) a. 511/2		ый ЭП типовых пром.мех. (пр.) а. 202/2	Микропроц. средства в автомат. ЭП (пр.) а. 210/2	- · · · · ·	0 20	٠.,	0 20
	14.20-15.05		ВЕБ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (лек.)	Will INON (Hab.) a. 51 HZ	М и ПТД а.311/4,514/2	Укатоматиопрование	АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2					
	15.10-15.55			М и ПТД а.311/4.514/2		АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2	AOTTTIW (sido.) a. 401/2	ИНФ. ЧАС Коваль A. C. a. 412/2				
	16.05-16.50	NHO UAC Symans A M a 400/2			1		•					
	16.55-17.40											
\vdash	8.30-09.15	АПРП (лаб.) а.518/2		НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НА АЭС (лек.)		ИНФ. ЧАС Коваль А. С. a. 213/2 CПУ (лаб.) а		СПУ (лаб.) а. 210/2				
	9.20-10.05	05 АПРП (лаб.) а.518/2		Доц. Сергеев С.С. а. 410/2		VINO. 9AC ROBATIS A. C. a. 213/2						
	10.25-11.10			НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НА АЭС (лек.)а.410/2		АВТОМ-ЦИЯ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛ. УСТАНОВ. И КОМПЛЕКС. (лек.)						
	11.15-12.00	12.00 Скрылев Н.П.а.801/7 13.15 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ (лек.)		ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВ.И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПР.а.503 (лек.)		Доц. Чёрная Л.Г. а. 213/2			2 16 30	14 28	11 25	9 23
	12.30-13.15			Организ.произв.и управл.предприят.а.541 (пр.)		СПУ (лаб.) а. 210/2 МСАЭП (лаб.) филиал АТТУИК (лаб.) а. 404/2		9 23	7 21	4 18	2 16 30	
	13.20-14.05	Ст.пр.Борчик	Е.М. а.412/2 (лек.)			МСАЭП (лаб.) филиал	СПУ (лаб.) а. 210/2	` '				
	14.20-15.05		ОП(лаб.) а. 416/2	ИНФ. ЧАС Хо	мченко А. В. а. 207			Основы управл.интел.собств. (пр.) а. 410/2				
	15.10-15.55	ОП(лаб.) а. 416/2						МСАЭП (лаб.) филиал	1			
	16.05-16.50											
	16.55-17.40			1								
	8.30-09.15					СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ (лек.)						
	9.20-10.05	ПАС(лаб.) а. 517/2		0		Доц. Коваль А.С. а. 213/2			+			-
	10.25-11.10	F10() 001		Основы управл.интел.собств. (пр.) а. 510/2		РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ (лек.)		3 17	4 45 00	40 00	40 04	
	11.15-12.00			ОСНОВЫ УПРАВЛ.ИНТЕЛ.СОБСТВ. (фак.) (лек.) а.412/2		РПК (лаб.) а. 404/2	Ст.пр.Шарков В.Н. а. 20			1 15 29	12 26	10 24
	12.30-13.15 13.20-14.05	ПРОГРАММИР.ГРАФИЧ.ПРИЛОЖЕНИЙ (лек.)		ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОМАГН.КОНТР. (лек.) Проф. Новиков В.А. а. 512/2		РПК (лаб.) а. 404/2 СПУ (лаб.) а. 210/2	СПУ (лаб.) а. 210/2 РПК (лаб.) а. 404/2	СУЭП (лаб.) а. 402/2	10 24	8 22	5 19	3 17 31
	14.20-15.05			Проф. Новиков В.А. а. 512/2		СПУ (лаб.) а. 210/2						
	15.10-15.55	ст.пр.Выговская Н.В.а.409/2		КП «Приборы и методы ЭМ контроля» (пр.) а. 507/2		СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ (лек.) Доц. Чёрная Л.Г. а 213/2						
	16.05-16.50	ст.пр.выгов	ская П.В.а.409/2	кі і «Приборы и методы	Эм контроля» (пр.) а. 507/2	+	доц. черная л.г. а.213	12				
	16.55-17.40											
	8.30-09.15				ОЭЭУП (лаб.) а. 06/1,501/7	1	ОСНОВЫ УПРАВЛ.ИНТЕЛ.СОБСТВ. (ф	201/ \ (nov. \ 2, 202/2				
	9.20-10.05	ΟΠ/πη	I ак.) а. 519/2	ОЭЭУП (лаб.) а. 06/1,501/7	030311 (Jiao.) a. 00/1,501//	Ochoni i van	основы управлинтел.совств. (д авл.интел.собств. (пр.) а. 202/2	Оак.) (лек.) а. 202/2	1			
	10.25-11.10		РОГРАММИР.(лек.)		TINU VCTOЙЧИВ ПР-ВА (печ \	АТТУиК (лаб.) а. 207/2	СПУ (лаб.) а. 210/2	, ,	1			
	11.15-12.00			ОСНОВЫ ЭКОЛЭНЕРГЕТИЧ.УСТОЙЧИВ.ПР-ВА (лек.) Доц. Шилова И.В. а. 248		СПУ (лаб.) а. 210/2	АТТУиК (лаб.) а. 207/2	РПК (лаб.) а. 404/2	4 18	2 16 30	13 27	11 25
	12.30-13.15		ММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (лек.)	ПМЭМК (лаб.) а.507/2	554 7.5. d. 240	МвЭП (лаб.) а. 404/2	АТТУИК (лаб.) а. 207/2		11 25	9 23	6 20	4 18
	13.20-14.05	Доц. Якимов А.И. а.409/2 (лек.)		()	ПМЭМК (лаб.) а.507/2	АТТУиК (лаб.) а. 207/2	МвЭП (лаб.) а. 404/2	7	1			l
		ТПО (лаб.) а. 416/2	MC (лаб.) a.518/2	ПМЭМК (лаб.) а.507/2		МвЭП (лаб.) а. 404/2			1			
	15.10-15.55		ТПО (лаб.) а. 416/2	, ,	ПМЭМК (лаб.) а.507/2	, ,	МвЭП (лаб.) а. 404/2					
	16.05-16.50		•		•		•					
	16.55-17.40								I			1
	8.30-09.15	ОП(лаб.) а. 416/2			ЭЛЕКТРОМАГН.КОНТР. (лек.)		СУЭП (лаб.) а. 402/2					
	9.20-10.05		ОП(лаб.) а. 416/2		ков В.А. а. 410/2	СУЭП (лаб.) а. 402/2						
		ССП (лаб.) а. 517/2		Учебно-исследовательская работа студентов (пр.)			СУЭП (лаб.) а. 402/2	АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2				
	11.15-12.00	ССП (лаб.) а. 517/2		ауд.506/2,509/2,507/2		СУЭП (лаб.) а. 402/2		7.07.77.11.17.00.7.0707070	5 19	3 17 31	14 28	12 26
	12.30-13.15	ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ (лек.)		МЕТОДЫ И ПР.ТЕХНИЧ.ДИАГНОСТИКИ (лек.)		АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2		МвЭП (лаб.) а.404/2	12 26	10 24	7 21	5 19
	13.20-14.05	Доц. Крутолевич С.К. а. 502/2		ст.пр. Прудников А.Н.а.512/2 Методы и приборы технич. диагностики (пр.) а. 311/4,514/2		DEW (5) 101/0	АЭПТПМ (лаб.) а. 401/2		1			
돈	14.20-15.05	ПАС(лаб.) а. 517/2	F10(5) 5170			РПК (лаб.) а. 404/2	DDI((6) - 404/0	_	I			1
	15.10-15.55 16.05-16.50		ПАС(лаб.) а. 517/2	ИНФ. ЧАС Хом	ченко A. B. a. 202/2		РПК (лаб.) а. 404/2		+			-
	16.55-17.40								I			1
	17.5018.35			+					1			
	17.5018.35								I			1
	8.30-09.15			1					+			
	9.20-10.05								I			1
	10.25-11.10			1		+			 			
	11.15-12.00								6 20	4 18	1 15 29	13 27
	12.30-13.15			1					13 27	11 25	8 22	6 20
	13.20-14.05								1			
	14.20-15.05			1					1			
	15.10-15.55											
\vdash		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						•	•			
1		Начальник ЦМК О.А.Маковецкая			Начальник организационного отдела LIMK					В.В.Бересне	B.	
		гначальник шик				пачальник организационного отдела ціхік						
		начальник цмк				пачальник организационн	ого отдела цин				D.D.Dopouno	
		начальник цмк Декан электротехнического	факультета		С.В.Болотов	пачальник организационн	ого отдела цинк				2.2.2op00.10	